## **PCT**

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 27 APR 2005

WIPO	PCT
lung über die Übersendung	

						FUII
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2074 PCT  WEITERES VORGEHEN siehe Mit vorläufige				EHEN siehe Mitteilung vorläufigen Prü	uber die Übersendung des internationalen fungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
	Internationales Aktenzelchen PCT/CH 03/00610			Internationales Anmelde 09.09.2003	datum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 03.10.2002
l	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und iPK C23C16/509					
	Anmelder TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.					
1.	<ol> <li>Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</li> </ol>					
2.	Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesar	mt 5 Blätter einschließl	ich dieses Deckblatts.	
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).					
	Dies	e Anl	agen umfassen insgesa	mt Blätter.		
	Diag	or Bo	richt anthält Angahan z	u folgondon Bunkton		
3.	Dies	ei De	richt enthält Angaben zu	u loigenden Funkten.		
	i	⊠ —	Grundlage des Besch	eids		
	11		Priorität			
	111		•		neit, erfinderische Tätig	keit und gewerbliche Anwendbarkeit
	IV		MangeInde Einheitlich	•		
	V 🖾 Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung			eit, der erfinderischen Tätigkeit und der ung dieser Feststellung		
1	VI		Bestimmte angeführte	•		
1	VII		<del>-</del>	r internationalen Anmel	_	
	VIII		Bestimmte Bemerkun	gen zur internationalen	Anmeldung	
1						
Date	Datum der Einreichung des Antrags  Datum der Fertigstellung dieses Berichts					
29.03.2004				22.04.2005		
	Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde				Bevollmächtigter Bedie	nsteter
-	lis	NL	ıropäisches Patentamt - P.I 2280 HV Rijswijk - Pays B	Bas	Patterson, A	
_	ارو		il. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 ix: +31 70 340 - 3016	l 651 epo ni	Tel +31 70 340-3421	

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00610

î	Gru	ndlage	adh a	Reri	ichte
٠.	aıu	Hulaye	; ucs	Dell	しいしつ

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	schreibung, Seiten	
	1-9		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ans	sprüche, Nr.	
	1-12	2	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Zeid	chnungen, Blätter	
	1/2,	2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung
2.	die	internationale Anmelo	: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der dung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern sanderes angegeben ist.
	Die eing	Bestandteile standen gereicht; dabei hande	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache lt es sich um:
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Übe worden ist (nach Re	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige	ernationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
		zusammen mit der ir	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen itsprechen, wurde vorgelegt.
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:
		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00610

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser **Feststellung** 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1:

FUJIMAKI S ET AL: "New DLC coating method using magnetron plasma in an unbalanced magnetic field" FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPUTTERING AND PLASMA PROCESSES (ISSP'99), KANAZAWA, JAPAN, 16-18 JUNE 1999, Bd. 59, Nr. 2-3, Seiten 657-664, Vacuum, Nov.-Dec. 2000, Elsevier, UK ISSN: 0042-207X

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): eine Vorrichtung (Figur 1; S.658, Kapitel 2.) zur Durchführung einer Plasma-unterstützten chemischen Abscheidung aus der Gasphase. wobei eine Gleichstrom Magnetron-Elektrode vom unausgeglichenen Typus verwendet wird. Das Werkstück-Positioniermittel stellt den Abstand zwischen dem Werkstück und der Magnetron-Elektrode auf etwa 4 cm ein (Figur 2.).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten Vorrichtung dadurch, dass die Magnetron-Elektrode mit hochfrequentem Wechselstrom gespeist wird und außerdem, dass sich zwischen dunkleren Tunnels, die durch magnetische Feldlinien, die sich zwischen peripheren und zentralen Polen der Magnetron-Front erstrecken, und der zu behandelnden Oberfläche ein sichtbare Plasmastreifen erstreckt, der eine minimale Breite hat aber gegen die zu behandelnde Oberfläche eine homogene Helligkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT), obwohl das letzte Merkmal insofern unklar ist (Artikel 6 PCT), dass es sich hierbei um ein Verfahrensmerkmal handelt...

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit in der Bereitstellung einer Vorrichtung gesehen werden, die eine Verbesserung der Effizienz von Plasmaunterstützten Prozessen und eine erhöhte Schichtqualität bei Abscheidungsprozessen

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00610

ermöglicht. Da die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung nicht durch den Stand der Technik nahgelegt wird beruht sie auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Die Ansprüche 2-12 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.





# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P2074 PCT	FOR FURTHER AC	CTION	See Form PCT/IPEA/416	
International application No.	International filing dat	e (dav/month/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/CH2003/000610	09 September 20		03 October 2002 (03.10.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C23C 16/509				
Applicant TETR	A LAVAL HOLDI	NGS & FINANCI	E S.A.	
This report is the international prelir Authority under Article 35 and trans	minary examination repo smitted to the applicant a	ort, established by this according to Article 36	International Preliminary Examining	
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets,	including this cover si	heet.	
3. This report is also accompanied by A		<del>-</del>		
a. (sent to the applicant and	to the International Bur	reau) a total of	sheets, as follows:	
and/or sheets conf	sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).			
beyond the disclo	sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.			
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)), containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).				
4. This report contains indications relat	ting to the following iter	ns:		
Box No. I Basis of the re	port			
Box No. II Priority				
Box No. III Non-establishr	ment of opinion with reg	ard to novelty, inventi	ive step and industrial applicability	
Box No. IV Lack of unity	of invention		1	
citations and e	Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
Box No. VI Certain docum				
<u> </u>	s in the international app		•	
Box No. VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand		Date of completion of	f this report	
29 March 2004 (29.03.2004)		<b>22</b> A	April 2005 (22.04.2005)	
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

Translation



### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/CH2003/000610

Box No	<u> 1</u>	Basis of the report			
1. With other	4 W150 II	d to the language, this report is based on the international application in the lang			
	This report is based on translations from the original language into the following language which is language of a translation furnished for the purpose of:				
		international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))			
		publication of the international application (under Rule 12.4)			
		international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)			
<i>]</i>	are not The ir	d to the elements of the international application, this report is based on ( o the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred t annexed to this report): international application as originally filed/furnished	replacement sheets which have been I to in this report as "originally filed"		
		escription:			
	pages		, as originally filed/furnished		
	pages pages				
~~	. •				
M	the cla				
	pages		, as originally filed/furnished		
	pages' pages'	, as amended (toge	ther with any statement) under Article 19		
	pages'	- Isosived by this Additionty on			
~_7					
$\bowtie$	the dr	rawings:			
	pages		, as originally filed/furnished		
	pages'	isotrod by this Authority on			
	pages'	received by this Authority on			
	a sequ	uence listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Seq	uence Listing.		
3.	The a	mendments have resulted in the cancellation of:			
		the description, pages			
ı		the claims, Nos.			
	片	the drawings, sheets/figs			
į	=	the sequence listing (specify):			
	L.	any table(s) related to sequence listing (specify):			
	(Rule	report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report have been considered to go beyond the disclosure as filed, as if 70.2(c)).	port and listed below had not been ndicated in the Supplemental Box		
	H	the claims. Nos			
	H,	the drawings should			
	吕'	the drawings, sheets/figs			
	Ш'	the sequence listing (specify):			
	LJ ;	any table(s) related to sequence listing (specify):			
* If item		olies, some or all of those sheets may be marked "superseded."			

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internacial	application No.
PCT/CH	03/00610

YES

NO

1-12

V.	. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement							
1.	Statement							
	Novelty (N)	Claims	1-12	YES				
		Claims		NO				
	Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES				
		Claims		NO				

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

Reference is made to the following document:

Claims

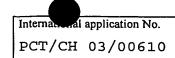
Claims

D1: FUJIMAKI S ET AL: "New DLC coating method using magnetron plasma in an unbalanced magnetic field" FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPUTTERING AND PLASMA PROCESSES (ISSP'99), KANAZAWA, JAPAN, 16-18 JUNE 1999, Vol. 59, Nos. 2-3, pages 657-664, Vacuum, Nov-Dec 2000, Elsevier UK ISSN: 0042-207X

D1 is considered the prior art closest to the subject matter of claim 1. D1 discloses (the references in parentheses relate to said document): a device (figure 1; page 658, Chapter 2) for carrying out plasma-supported chemical deposition from the gas phase using an unbalanced direct current magnetron electrode. The workpiece positioning means sets the distance between the workpiece and the magnetron electrode at approximately 4 cm (figure 2).

The subject matter of claim 1 differs therefore from the known device in that the magnetron electrode is supplied with high-frequency alternating current and in addition in that, between the surface that is to be treated and darker tunnels which extend through magnetic lines of force between peripheral and central poles of the magnetron

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



front, there extends a visible plasma strip which has a minimum width but homogenous brightness relative to the surface that is to be treated.

The subject matter of claim 1 is therefore novel (PCT Article 33(2)), although the last feature is unclear (PCT Article 6) since it is a method feature.

The problem addressed by the present invention can therefore be considered the provision of a device which improves the efficiency of plasma-supported processes and increases layer quality in deposition processes. Since the solution to this problem proposed by claim 1 of the present application is not suggested by the prior art, it involves an inventive step (PCT Article 33(3)).

Claims 2-12 are dependent on claim 1 and therefore likewise meet the PCT novelty and inventive step requirements.